

Ⅱ 入学定員及び募集人員

学 部	学 科 ・ 専 攻	入学定員	募 集 人 員						
			一 般 入 試		特 別 入 試				
			前期日程	後期日程	推 薦 入 試		自己推薦 入試	外国人 留学生 入試 (注2)	
市内公募	全国公募								
国際学部	国 際 学 科	100	60	20	10	10	-	若干名	
情報科学部	情 報 工 学 科 知 能 工 学 科 シ ス テ ム 工 学 科 医 用 情 報 科 学 科	210 (注1)	130	40	20	20	-	若干名	
芸術学部	美 術 学 科	日 本 画 専 攻	10	-	10	-	-	-	若干名
		油 絵 専 攻	20	20	-	-	-	-	若干名
		彫 刻 専 攻	10	-	7	-	-	3	若干名
		学 科 小 計	40	20	17	-	-	3	若干名
	デザイン工芸学科	40	30	10	-	-	-	若干名	
	学 部 小 計	80	50	27	-	-	3	若干名	
合 計		390	240	87	30	30	3	若干名	

(注1) 情報科学部の募集は学部一括で行い、学科への配属(情報工学科・知能工学科・システム工学科定員各60名、医用情報科学科定員30名)は本人の希望及び1年次の成績により、2年次進級時に行います。

(注2) 外国人留学生入試の募集人員「若干名」は、一般入試の募集人員に含まれます。

Ⅲ 試験日程

入試区分	学部等	出願期間	試験日	合格発表	入学手続期間
一般入試 前期日程	国際学部		2020年 2月25日(火)	2020年 3月7日(土)	2020年 3月9日(月)～ 3月15日(日)
	情報科学部		2020年 2月25日(火)		
	芸術学部 美術学科油絵専攻		2020年 2月25日(火)～ 2月28日(金)		
	芸術学部 デザイン工芸学科		2020年 2月25日(火)～ 2月26日(水)		
一般入試 後期日程	国際学部	2020年 1月27日(月)～ 2月5日(水)	2020年 3月12日(木)	2020年 3月21日(土)	2020年 3月23日(月)～ 3月27日(金)
	情報科学部		2020年 3月12日(木)		
	芸術学部 美術学科日本画専攻		2020年 3月12日(木)～ 3月15日(日)		
	芸術学部 美術学科彫刻専攻		2020年 3月14日(土)～ 3月15日(日)		
	芸術学部 デザイン工芸学科		2020年 3月14日(土)		
推薦入試 市内公募・ 全国公募	国際学部	2019年 11月1日(金)～ 11月7日(木)	2019年 11月23日(土・祝)	2019年 12月4日(水)	2019年 12月9日(月)～ 12月13日(金)
	情報科学部				
自己推薦入試	芸術学部 美術学科彫刻専攻	2019年 10月24日(木)～ 11月1日(金)	2019年 11月23日(土・祝)	2019年 12月4日(水)	2019年 12月9日(月)～ 12月13日(金)
外国人留学生 入試	国際学部	2020年 1月27日(月)～ 2月5日(水)	2020年 2月25日(火)	2020年 3月7日(土)	2020年 3月9日(月)～ 3月15日(日)
	情報科学部		2020年 2月25日(火)		
	芸術学部 美術学科油絵専攻		2020年 2月25日(火)～ 2月28日(金)		
	芸術学部 デザイン工芸学科		2020年 2月25日(火)～ 2月26日(水)	2020年 3月21日(土)	2020年 3月23日(月)～ 3月27日(金)
	芸術学部 美術学科日本画専攻		2020年 3月12日(木)～ 3月15日(日)		
	芸術学部 美術学科彫刻専攻		2020年 3月14日(土)～ 3月15日(日)		

IV 入学者選抜の概要

1 一般入試

(1) 出願資格

次の各号のいずれかに該当し、かつ「令和2年度大学入試センター試験」で本学が指定した教科・科目を受験した者としてします。

- ① 高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。）を卒業した者及び2020年3月卒業見込みの者
- ② 通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び2020年3月修了見込みの者
- ③ 学校教育法施行規則第150条（第1号から第6号まで）の規定により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者及び2020年3月31日までにこれに該当する見込みの者

<個別の入学資格審査について>

上記のいずれにも該当しない者で、学校教育法施行規則第150条第7号の規定により本学への出願を希望する者は、2019年8月19日（月）から2019年8月23日（金）までに、また、大学入試センター試験を受験後、志望大学を本学に変更し出願しようとする者は、2020年1月20日（月）から2020年1月22日（水）午後5時までの期間に、入学資格認定申請書を提出し、あらかじめ入学資格の認定を受ける必要があります。

詳しくは広島市立大学事務局入試グループ（Tel. 082-830-1503）にお問い合わせください。

(2) 入学者の選抜方法

- ① 入学者の選抜は、大学入試センター試験と本学が行う個別学力検査等の成績及び調査書の内容を総合して行います。

大学入試センター試験及び個別学力検査等の教科・科目等並びに配点については、5ページから7ページを参照してください。

- ② 国際学部及び情報科学部並びに芸術学部デザイン工芸学科は、「前期日程」と「後期日程」に分けて募集し、日程ごとに合格者を決定します。

芸術学部美術学科油絵専攻は、「前期日程」のみで募集し、実技検査を行い、合格者を決定します。

芸術学部美術学科日本画専攻及び彫刻専攻は、「後期日程」のみで募集し、実技検査を行い、合格者を決定します。

- ③ 個別学力検査等の場所は、広島市立大学（広島市安佐南区大塚東三丁目4番1号）です。

(3) 入学者選抜の実施教科・科目等

① 国際学部

学科	学力検査等の区分・日程	募集人員	大学入試センター試験の利用教科・科目名		個別学力検査等		大学入試センター試験・個別学力検査等の配点									
			教科	科目名等	教科等	科目名等	試験の区分	国語	地歴又は公民	数学	理科	外国語	小論文	総合問題	配点合計	
国際学科	前期 2月 25日	60名	国語	国(古文・漢文を含む)	その他	小論文 〔日本語と英語による出題。世界及び日本の諸問題についての理解力をみる。〕	センター試験	*200	*200	*200	*200	200				600
			地歴	世A, 世B, 日A, 日B, 地理A, 地理B			個別学力検査等						400		400	
	公民	現社, 倫, 政経, 倫・政経	計	*200			*200	*200	*200	200	400		1000			
	数学	数Ⅰ, 数Ⅰ・数A, 数Ⅱ, 数Ⅱ・数B, 簿, 情報から1														
後期 3月 12日	20名	理科	物基, 化基, 生基, 地学基から2又は 物, 化, 生, 地学から1	その他	総合問題 〔日本語による出題。現代世界の諸問題に関する理解力, 思考力等をみる。〕	センター試験	*100	*100	*100	*100	200				400	
		外国語	英, 独, 仏, 中, 韓 から1			個別学力検査等							400	400		
			[3教科3科目又は 3教科4科目]			計	*100	*100	*100	*100	200		400	800		

(備考)

【大学入試センター試験の利用教科・科目名】欄

- ① 数学の「簿記・会計」及び「情報関係基礎」を選択解答できる者は、高等学校又は中等教育学校で当該科目を履修した者並びに文部科学大臣の指定を受けた専修学校高等課程の学科の修了（見込み）者に限ります。
- ② 地理歴史、公民、数学及び理科の選択科目について、指定した科目数以上を受験しているときは、高得点の科目を合否判定に利用します。
- ③ 選択教科について、指定した教科数以上を受験しているときは、高得点の教科を合否判定に利用します。

【大学入試センター試験・個別学力検査等の配点】欄

- ① 配点に * を付してある教科は、選択教科を表します。
- ② センター試験の得点は、表に示す配点を満点として換算した得点を利用します。
外国語で英語を選択する場合は、筆記とリスニングの合計点を換算します。ただし、リスニングを免除されている場合は、筆記のみの得点を換算します。

【大学入試センター試験の過年度成績の利用について】

大学入試センター試験の過年度成績は入学者選抜に利用しません。

② 情報科学部

学科	学力検査等の区分・日程	募集人員	大学入試センター試験の利用教科・科目名		個別学力検査等		大学入試センター試験・個別学力検査等の配点					
			教科	科目名等	教科等	科目名等	試験の区分	国語	数学	理科	外国語	配点合計
情報工学科・知能工学科・システム工学科・医用情報科学科	前期 2月 25日	130名	国語	国(古文・漢文を含む)	数学	数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A 数B	センター試験	200	400	200	300	1100
			数学	数Ⅰ・数Aと「数Ⅱ・数B, 簿, 情報から1」	理科	物基・物, 化基・化から1 ※出願時に選択	個別学力検査等		300	200	200	700
			理科	物, 化, 生から1	外国語	コミュニケーション英語Ⅰ, コミュニケーション英語Ⅱ, コミュニケーション英語Ⅲ, 英語表現Ⅰ, 英語表現Ⅱ	計	200	700	400	500	1800
	後期 3月 12日	40名	数学	数Ⅰ・数Aと「数Ⅱ・数B, 簿, 情報から1」	数学	数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A 数B	センター試験		250	250	250	750
			理科	物		個別学力検査等		350				350
			外国語	英		計		600	250	250	1100	
				[4教科5科目]								
				[3教科4科目]								

(備考)

【大学入試センター試験の利用教科・科目名】欄

- ① 数学の「簿記・会計」及び「情報関係基礎」を選択解答できる者は、高等学校又は中等教育学校で当該科目を履修した者並びに文部科学大臣の指定を受けた専修学校高等課程の学科の修了（見込み）者に限ります。
- ② 理科の選択科目について、指定した科目数以上を受験しているときは、高得点の科目を合否判定に利用します。

【個別学力検査等】欄

- ① 『数学B』については、「数列」、「ベクトル」の範囲から出題します。
- ② 理科は『物理』又は『化学』を出願時に選択することとし、出願後の変更は認めません。
- ③ 『物理』は、「物理基礎」と「物理」の範囲から出題します。
- ④ 『化学』は、「化学基礎」と「化学」の範囲から出題します。

【大学入試センター試験・個別学力検査等の配点】欄

センター試験の得点は、表に示す配点を満点として換算した得点を利用します。

外国語で英語を選択する場合は、筆記とリスニングの合計点を換算します。ただし、リスニングを免除されている場合は、筆記のみの得点を換算します。

【大学入試センター試験の過年度成績の利用について】

大学入試センター試験の過年度成績は入学者選抜に利用しません。

③ 芸術学部

学科等	学力検査等の区分・日程	募集人員	大学入試センター試験の利用教科・科目名		個別学力検査等		大学入試センター試験・個別学力検査等の配点											
			教科	科目名等	教科等	科目名等	試験の区分	国語	地歴	公民	数学	理科	外国語	実技		配点合計		
美術学科	日本画専攻 後期 3月12日～15日	10名	国語	国(古文・漢文を含む) 世A, 世B, 日A, 日B, 地理A, 地理Bから1 現社, 倫, 政経, 倫・政経から1 数Ⅰ, 数Ⅰ・数A, 数Ⅱ, 数Ⅱ・数B, 簿, 情報 から1 物基, 化基, 生基, 地学基から2又は物, 化, 生, 地学から1 英, 独, 仏, 中, 韓から1 〔3教科3科目又は3教科4科目〕	その他	実技検査 12日・13日 ①鉛筆素描 14日・15日 ②着彩(写生)	センター試験	200	*200	*200	*200	*200	200			600		
			地歴			個別学力検査等								400	800	1200		
			計			200	*200	*200	*200	*200	200	1200	1800					
	油絵専攻 前期 2月25日～28日	20名	公民		国(古文・漢文を含む) 世A, 世B, 日A, 日B, 地理A, 地理Bから1 現社, 倫, 政経, 倫・政経から1 数Ⅰ, 数Ⅰ・数A, 数Ⅱ, 数Ⅱ・数B, 簿, 情報 から1 物基, 化基, 生基, 地学基から2又は物, 化, 生, 地学から1 英, 独, 仏, 中, 韓から1 〔3教科3科目又は3教科4科目〕	その他	実技検査 25日・26日 ①石膏像デッサン(木炭又は木炭・鉛筆併用) 27日・28日 ②人物(油彩)	センター試験	200	*200	*200	*200	*200	200			600	
			数学				個別学力検査等							600	600	1200		
			計				200	*200	*200	*200	*200	200	1200	1800				
	彫刻専攻 後期 3月14日～15日	7名	理科			国(古文・漢文を含む) 世A, 世B, 日A, 日B, 地理A, 地理Bから1 現社, 倫, 政経, 倫・政経から1 数Ⅰ, 数Ⅰ・数A, 数Ⅱ, 数Ⅱ・数B, 簿, 情報 から1 物基, 化基, 生基, 地学基から2又は物, 化, 生, 地学から1 英, 独, 仏, 中, 韓から1 〔3教科3科目又は3教科4科目〕	その他	実技検査 14日 ①石膏像デッサン(木炭又は鉛筆) ※出願時に選択 15日 ②塑造	センター試験	200	*200	*200	*200	*200	200			600
			外国語					個別学力検査等							600	600	1200	
			計					200	*200	*200	*200	*200	200	1200	1800			
デザイン工芸学科	前期 2月25日～26日	30名	外国語	国(古文・漢文を含む) 世A, 世B, 日A, 日B, 地理A, 地理Bから1 現社, 倫, 政経, 倫・政経から1 数Ⅰ, 数Ⅰ・数A, 数Ⅱ, 数Ⅱ・数B, 簿, 情報 から1 物基, 化基, 生基, 地学基から2又は物, 化, 生, 地学から1 英, 独, 仏, 中, 韓から1 〔3教科3科目又は3教科4科目〕			その他	実技検査 25日 ①鉛筆素描 26日 ②感覚考査(平面)又は感覚考査(立体) ※出願時に選択	センター試験	200	*200	*200	*200	*200	200			600
			その他					個別学力検査等							600	600	1200	
			計					200	*200	*200	*200	*200	200	1200	1800			
	後期 3月14日	10名	その他		国(古文・漢文を含む) 世A, 世B, 日A, 日B, 地理A, 地理Bから1 現社, 倫, 政経, 倫・政経から1 数Ⅰ, 数Ⅰ・数A, 数Ⅱ, 数Ⅱ・数B, 簿, 情報 から1 物基, 化基, 生基, 地学基から2又は物, 化, 生, 地学から1 英, 独, 仏, 中, 韓から1 〔3教科3科目又は3教科4科目〕		その他	実技検査 14日 ①感覚考査(描出)	センター試験	200	*200	*200	*200	*200	200			600
			その他					個別学力検査等							1200	1200		
			計					200	*200	*200	*200	*200	200	1200	1800			

(備考)

【大学入試センター試験の利用教科・科目名】欄

- ① 数学の「簿記・会計」及び「情報関係基礎」を選択解答できる者は、高等学校又は中等教育学校で当該科目を履修した者並びに文部科学大臣の指定を受けた専修学校高等課程の学科の修了(見込み)者に限ります。
- ② 地理歴史、公民、数学及び理科の選択科目について、指定した科目数以上を受験しているときは、高得点の科目を合否判定に利用します。
- ③ 選択教科について、指定した教科数以上を受験しているときは、高得点の教科を合否判定に利用します。

【個別学力検査等】欄

- ① 美術学科油絵専攻の石膏像デッサンについては、木炭のみによるデッサン又は木炭と鉛筆の併用によるデッサンとします。出願時に選択する必要はありません。いずれの場合も用紙は木炭紙です。
- ② 美術学科彫刻専攻の石膏像デッサンについては、木炭によるデッサン(用紙は木炭紙)又は鉛筆によるデッサン(用紙は画用紙)のいずれかを、志願者が出願時に選択します。出願後の変更は認めません。
- ③ デザイン工芸学科前期日程の感覚考査については、感覚考査(平面)又は感覚考査(立体)のいずれかを、志願者が出願時に選択します。出願後の変更は認めません。

【大学入試センター試験・個別学力検査等の配点】欄

- ① 配点に*を付してある教科は、選択教科を表します。
- ② センター試験の得点は、表に示す配点を満点として換算した得点を利用します。
外国語で英語を選択する場合は、筆記とリスニングの合計点を換算します。ただし、リスニングを免除されている場合は、筆記のみの得点を換算します。

【大学入試センター試験の過年度成績の利用について】

大学入試センター試験の過年度成績は入学者選抜に利用しません。